ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ ПРИ ГНИТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4483214/24-10

(22) 06.06.88

(46) 30.04.90. Бюл. № 16

(71) Куйбышевский авиационный институт им. акад. С.П. Королева

(72) М.А. Голуб, С.В. Карпеев,

и.н. Сисакян и В.А. Сойфер

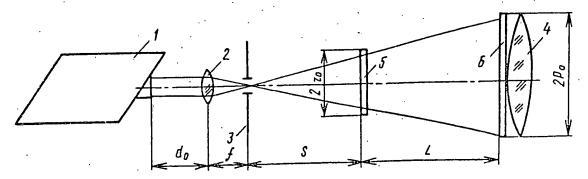
(53) 535.8 (088.8)

(56) Островский Ю.И. Голография и ее применение. - Л.: Наука, 1973, с. 53. Патент США № 3476463, кл.350-189.

опублик. 1969.

(54) ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАСШИРЕния, колимации и выравнивания ин-ТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ГАУССОВА ПУЧКА (57) Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано в различных устройствах когерентно-оптической обработки для преобразования пучка одномодового лазера в однородную плоскую волну с высокой эффективностью преобразования световой энергии. Оптическая система для преобразования пучка лазера 1 включает расширительколлиматор, выполненный в виде телескопической системы из последовательно установленных по ходу пучка микро-

объектива 2, диафрагмы 3 и коллимирующей линзы 4, а также две фазовые корректирующие пластинки 5,6, установленные между диафрагмой 3 и линзой 4. При этом вторая фазовая пластинка 6 расположена вплотную к линзе 4. Приведены выражения для определения фазовых функций пластинок 5,6 в зависимости от S - расстояния между диафрагмой 3 и пластинкой 5, L - расстояния между пластинками 5,6, 2 ρ_o заданного диаметра создаваемого однородного пучка, 2г - диаметра рабочей области пластинки 5 и коэффициента диафрагмирования лазерного гауссова пучка. Пластинки 5,6 могут быть выполнены в виде плоских оптических элементов. Фазовая функция пластинки 5 обеспечивает создание в плоскости пластинки 6 однородного распределения интенсивности, а фазовая функция пластинки 6 дает возможность восстановить сферическую форму фронта на входе линзы 4. Благодаря размещению пластинок 5,6 внутри расширителя-коллиматора система имеет малые габариты. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.



BEST AVAILABLE COPY

... SU ... 156106

A

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в различных устройствах когерентно-оптической обработки для преобразования пучка одномодового лазера в однородную плоскую волну с высокой эффективностью преобразования световой энергии.

Цель изобретения - уменьшение габаритов системы.

На чертеже представлена оптическая схема устройства.

Оптическая система для преобразования пучка лазера 1 включает расши 15 ритель-коллиматор, выполненный в виде телескопической системы из последовательно установленных по ходу пучка микрообъектива 2, диафрагмы 3 и коллимирующей линзы 4, а также две фазоговые корректирующие пластинки 5 и 6, установленные между диафрагмой 3 и линзой 4. При этом вторая фазовая пластинка 6 расположена вплотную к линзе 4, фазовая функция φ (r) первой пластинки 5 и 6 полярной системе координат определяется выражением

$$\varphi_{i}(r) = \varphi_{i} - \frac{r^{2}}{2} (\frac{1}{S} + \frac{1}{L}) + 1$$

$$+ \frac{\rho_0 r_0}{L\sqrt{(1+K) \ln{(1/K)}}}$$
 (1)

$$\frac{\frac{r}{r_0}\ln(1/\kappa)}{1 - \exp(-t^2) dt}$$

где г - расстояние от произвольной точки фазовой пластинки 5 до оптической оси;

 (ч. – кснстанта, определяющая фазу в центре пластинки 5 (может быть положена равной 0);

S - расстояние от диафрагмы 3 до пластинки 5;

L - расстояние между пластинками 5 и 6;

2 ρ₀ - заданный диаметр создаваемого однородного пучка;

2r - диаметр рабочей области первой фазовой пластинки 5;

К - коэффициент диафрагмирования лазерного гауссового пучка;

а фазовая функция $\varphi_{\iota}(\rho)$ второй фазовой пластинки б в полярной системе координат определяется выражением

$$\varphi_{2}(\rho) = \varphi_{2} - \frac{\rho^{2}}{2} \frac{S}{L(S+L)} +$$

$$+ \frac{\rho_{o} r_{o}}{L\sqrt{(1-K) \ln / 1/K)}} \times (2)$$

$$\int_{\rho_{o}}^{\rho_{o}} \sqrt{1-K} \sqrt{\ln (1-t^{3})^{-1} dt},$$

где р - расстояние от произвольной точки фазовой пластинки 6 до оптической оси:

Фазовые корректирующие пластинки 5 и 6 могут быть выполнены в виде плоских оптических элементов, синтезируемых при помощи ЭВМ. При этом фазовая функция рассчитывается на ЭВМ по формулам (1) и (2) и приводится к интервалу (0,2 î), в результате чего корректирующая пластинка разбивается на зоны. Затем пластинка изготавливается из прозрачного материата с показателем преломления п, причем высота фазового рельефа h(r) в каждой зоне меняется от 0 до

 $m = \frac{\Lambda}{n-1}$, где Λ - длина волны излучения лазера 1, и описывается формулой

35
$$h(r) = \frac{\lambda}{n-1} \frac{1}{2\hat{n}} \mod_{2\hat{n} m} \left[\frac{2\hat{n}}{\lambda} \varphi(r) \right],$$

где $\operatorname{mod}_{2\widehat{n}m}(t) = t - j2\widehat{n}m$ при $j = 2\widehat{n}m \le t \le (j+1) 2\widehat{n}m$.

При расчете системы расстояния от лазера 1 до микрообъектива 2 (d_o) , 45 а также фокусное расстояние микрообъектива (f) и коэффициент диафрагмирования гауссова пучка (К) выбирают исходя из необходимых габаритных размеров, а также характеристик точности изготовления фазовых корректирующих пластинок 5 и 6. Минимальный коэффициент днафрагмирования определяется диафрагмированием гауссова пучка выходным зеркалом лазера 1. Световая энергия лазера при этом используется полностью. Остальные параметры системы рассчитывают исходя из данных лазера: расходимости пучка $oldsymbol{eta}$ на уровне q интенсивности

BEST AVAILABLE COPY

и днаметра пучка на выходном зеркале D_a на уровне q по интенсивности. Для этого определяют величины:

$$D_o = D_3 \sqrt{\frac{\ln (1/K)}{\ln (1/q)}}; Q_o = \frac{\beta}{2} \sqrt{\frac{\ln (1/K)}{\ln (1/q)}};$$

$$L_o = \frac{\lambda \ln K}{\Omega Q_o^2}; Z_o = d_o +$$

$$+ \frac{1}{2Q_0} \sqrt{D_0^2 - L_0^2 Q_0^2} ;$$

$$Q_{1} = \frac{Q_{0}}{f} \sqrt{Z_{0}^{2} + (L_{0}/2)^{2}}.$$

Далее находят фокусное расстояние коллимирующей линзы 4

$$F = \frac{\rho_o}{Q} \sqrt{\frac{\ln (1/K)}{1-k}}$$

натем

$$r_0 = S \cdot Q_1 \times L = F - S$$
.

Устройство работает следующим об-

Пучок с гауссовским распределением интенсивности от лазера 1 падает на микрообъектив 2, который преобразует пучок, увеличивая его расходимость. Диафрагма 3, расположенная в фокусе микрообъектива 2, служит для фильтрации флуктуации в распределении интенсивности после микрообъектива 2. Расходящийся сферический волновой фронт с гауссовским распределением интенсивности падает на первую фазовую корректирующую пластинку 5. Функция ее фазового пропускания рассчитывается по формуле (1) таким образом что в плоскости непосредственно перед второй корректирующей фазовой пластинкой 6 распределение интенсивности в круге радиусом ро близко к равномерному, а вне его интенсив- 45 ность близка к нулю. Это достигается тем, что фазовая пластинка в центральной части гауссова пучка, где интенсивность больше, отклоняет лучи на большие углы, чем в периферийной части пучка, в результате чего достигается выравнивание интенсивности. Фаза света непосредственно перед второй фазовой пластинкой 6 отличается от фазы сферической волны на величину (2) со знаком минус. Вторая фазовая пластинка 6, компенсируя фазовые набеги, дает сферическую волну. Коллимирующая линза 4 преобразует получен-

ную сферическую волну с равномерным распределением интенсивности в однородную плоскую волну.

5 формула изобретения

1. Оптическая система для расширения, коллимации и выравнивания интенсивности лазерного гауссова пучка, 10 включающая расширитель-коллиматор и две фазовые корректирующие пластинки, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения габаритов, , расширитель-коллиматор выполнен в 15 виде телескопической системы из последовательно установленных по ходу пучка микрообъектива, диафрагмы и коллимирующей линзы, а фазовые пластинки установлены между диафрагмой 20 и коллимирующей линзой, причем фазовая функция ψ (r) первой пластинки определяется выражением

$$\varphi_1(r) = \varphi_1 - \frac{r^2}{2} (\frac{1}{S} + \frac{1}{L}) +$$

$$+ \frac{\rho_o r_o}{L\sqrt{(1-K)} \ln (1/K)} \times$$

$$\int_{x}^{\infty} \sqrt{1 - \exp(-t^2)} dt,$$

° r - расстояние от произвольной точки первой фазовой пластинки до оптической оси;

ų - константа;

S - расстояние от диафрагмы до первой фазовой пластин-

L - расстояние от первой фазовой пластинки до второй фазовой пластинки;

2 ро - заданный днаметр создаваемого однородного пучка;

2 r_o - диаметр рабочей области первой фазовой пластинки;

К - коэффициент диафрагмирования лазерного гауссова пучка,

а фазовая функция $\,\,arphi_{_{2}}(\,
ho)\,\,$ второй фазовой пластинки, расположенной вплотную к коллимирующей линзе, определя-50 ется выражением

$$\varphi_{2}(\rho) = \varphi_{2} - \frac{\rho^{2}}{2} \frac{S}{L \text{ (S+L)}} + \frac{\rho_{0} r_{0}}{L \sqrt{(1-K) \ln (1/K)}} \times \frac{\rho_{0} \sqrt{1-K}}{\sqrt{1} \sqrt{\ln (1-t^{2})^{-1}} dt}$$

BEST AVAILABLE COPY



где р - расстояние от произвольной точки второй фазовой пластинки до оптической оси; Ф1- константа.

2. Оптическая система по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что фазовые пластинки выполнены в виде плоских оптических элементов.

Составитель В. Кравченко

Редактор Л. Веселовская

Техред Л.Олийнык

Корректор С. Черни

Заказ 977

Тираж 458

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКПТ СССР 113635, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101